

EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT 1963
 DEPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
 DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

17.11.1982

Notiz für die Herren Bundesräte

Besuch des Direktors des BAGE beim Patentamt der Volksrepublik
 China, 23.-31. August 1982

Justiz- und Polizeidepartement. Notiz vom 8. November 1982
 (Beilage)

Antragsgemäss hat der Bundesrat

b e s c h l o s s e n :

Von der Notiz des Justiz- und Polizeidepartements wird Kenntnis
 genommen.

Protokollauszug an:

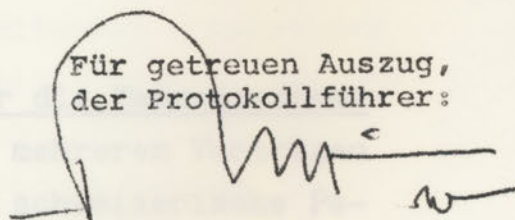
- Dep. Vorsteher 7 zur Kenntnis
- BK 3 (Br, FC, AC) zur Kenntnis

Gesprächsthemen

1. Gegenseitige Information über

Die Schweizer Gäste haben in mehreren Sitzungen mit den chinesischen Beamten das Schweizer Patentrecht geschildert und namentlich das Prüfungsverfahren und Fragen der Patentdokumentation erläutert. Sie haben wertvolle Informationen über das im Aufbau befindliche chinesische Patentsystem und über das künftige Patentgesetz erhalten. Ferner haben sie die Dokumentationszentren von Beijing und Shanghai besichtigt.

Für getreuen Auszug,
 der Protokollführer:





EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
 DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

Notiz für die Herren Bundesräte

Besuch des Direktors des BAGE beim Patentamt der Volksrepublik China, 23.-31. August 1982.

Anlass

Seit 1978 haben 5 verschiedene chinesische Delegationen das Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE) besucht, um Informationen für das geplante eigene Patentsystem zu sammeln. Mit Einwilligung des Chefs des EJPD hat der Direktor des BAGE eine Gegeneinladung angenommen und mit zwei Mitarbeitern das chinesische Patentamt in Beijing und seine Zweigstelle in Shanghai sowie das Markenamt und den Rat für die Förderung des Aussenhandels (CCPIT) besucht.

Gesprächsthemen

1. Gegenseitige Information über die Patentsysteme

Die Schweizer Gäste haben in mehreren Vorträgen den chinesischen Beamten das schweizerische Patentrecht geschildert und namentlich das Prüfungsverfahren und Fragen der Patentdokumentation erläutert. Sie haben wertvolle Informationen über das im Aufbau befindliche chinesische Patentsystem und über das künftige Patentgesetz erhalten. Ferner haben sie die Dokumentationszentren von Beijing und Shanghai besichtigt.

1964

2. Die Grundzüge des in China soeben erlassenen neuen Markengesetzes sind erörtert worden.
3. Den chinesischen Behörden wurde ein Memorandum über die Bedeutung des Schutzes von geographischen Herkunftsangaben übergeben.
4. Es wurden Fragen der zukünftigen Zusammenarbeit der beiden Patentämter, insbesondere beim Austausch von Publikationen und der Prüferausbildung, erörtert.
5. Fragen der gegenwärtigen Revision der Pariser Verbandsübereinkunft sind diskutiert worden.

Würdigung des Besuchs

Der Besuch vermittelte einen umfassenden Einblick in das im Aufbau befindliche Patentsystem, welches die technische Innovation und den Zugang zur Technologie der westlichen Industrieländer fördern soll; unsere Industrie ist sehr stark daran interessiert. Auch auf dem Markensektor sind sehr wertvolle Informationen gewonnen worden. Die leitenden Beamten des chinesischen Amtes sind sehr erpicht darauf, aus unseren langjährigen Erfahrungen zu lernen. Es konnten mit ihnen viele Fragen besprochen werden, welche für die künftige Praxis des neuen Amtes und damit auch für Anmelder aus unserem Land von grosser Bedeutung sind.

EIDGENOESSISCHES
JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT

H. Jung

- 8. NOV. 1982